

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2012. november 12 – november 18.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8	Mikroszkóp beállítása VG	Lendvai János Mohammed Ezz. amorf minta deformációs sávjai ETD VG	FIB próbamérések FIB, ETD VG	FIB próbamérések FIB, ETD VG, BA	BME Berecz Tibor acél minta EBSD mérése VG, DZ		
9							
10							
11							
12	TEM mintakészítés próbamérések FIB, ETD VG, BA	Kalácska Szilvia FIB, EBSD mérések szigetelő mintákon VG, BA	Hegyi Ádám AutoFIB program működésének próbája VG, DZ	Dankházi Zoltán EBSD próbamérések VG, DZ, BA	Radnóczy György MFA TEM mintakészítés Si mintából VG, DZ, BA		
13							
14							
15							
16							
17				Labor szeminárium Takács Ágnes EBSD, EDX tapasztalatok			
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ	Dankházi Zoltán
HK	Havancsák Károly
VG	Varga Gábor
BA	Baris Adrienn
KSz	Kalácska Szilvia
SzA	Székely Anna